附件1

**外来人员使用半导体所实验设备设施申请表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外来人员姓名 |  | 性 别 | □男□女 | 来自单位 |  |
| 身份证号 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| 所内申请实验室/研究组 |  | 合作类别 | □工作联系 □项目合作 □院地合作 □联合培养□其它  |
| 申请使用半导体所实验设备设施具体内容 | 序号 | 实验设备实施名称 | 所在位置 | 使用时长 |
| 1 |  |  |  年 月 日— 年 月 日 |
| 2 |  |  |  年 月 日— 年 月 日 |
| 3 |  |  |  年 月 日— 年 月 日 |
| 实验室/研究组申请意见 | 拟申请以上外来人员使用我室/组的实验设备设施，请审批。 **直接责任人签字**： 年 月 日 |
| 科研处审核意见 | □同意以上外来人员使用。□不同意（原因） **负责人签字**： 年 月 日 |

**注：外来人员为多人的，需一人一表。本表一式二份，一份交科研处备案，一份实验室/研究组留存。**